物理学报 Acta Physica Sinica



基于多铁纳磁体的择多逻辑门三维磁化动态特性研究

危波 蔡理 杨晓阔 李成

Three-dimensional magnetization dynamics in majority gate studied by using multiferroic nanomagnet

Wei Bo Cai Li Yang Xiao-Kuo Li Cheng

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 66, 217501 (2017) DOI: 10.7498/aps.66.217501 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.66.217501 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2017/V66/I21

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

基于多铁逻辑的铁磁耦合互连线磁化动态模拟

Magnetization dynamics in ferromagnetic coupling interconnect wire using multiferroic logic scheme 物理学报.2016, 65(23): 237502 http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.237502

磁性量子元胞自动机逻辑电路的转换特性研究

Switching behavior of logic circuits by magnetic quantum cellular automata 物理学报.2011, 60(9): 098503 http://dx.doi.org/10.7498/aps.60.098503

基于多铁纳磁体的择多逻辑门 三维磁化动态特性研究*

危波 蔡理 杨晓阔 李成

(空军工程大学理学院, 西安 710051)

(2017年5月27日收到;2017年7月25日收到修改稿)

建立了多铁纳磁体择多逻辑门的三维磁化动态模型,并施加应变时钟(应力或电压)对多铁择多逻辑门的 择多计算功能进行了动态仿真,同时分析了应变时钟工作机制以及它与择多逻辑门可靠转换之间的关系.仿 真结果表明所建三维动态模型准确地描述了择多逻辑门的工作机制,在30 MPa应力作用下,择多逻辑门接 受新输入实现了正确的择多计算功能.研究还发现对中心纳磁体和输出纳磁体依次撤去应变时钟时,提前撤 去输出纳磁体上的应力会降低择多逻辑门的正确计算概率,而延迟撤去输出纳磁体上的应力会降低择多逻辑 门的工作频率.研究结果深化了人们对多铁择多逻辑门动态特性的认识,可为多铁逻辑电路的设计提供重要 指导.

关键词:多铁纳磁体,择多逻辑门,应变时钟,磁化动态 PACS: 75.78.-n, 85.70.Kh, 85.80.Jm

DOI: 10.7498/aps.66.217501

1引言

随着互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件尺 寸已经接近摩尔定律所描述的物理极限, 传统 CMOS 技术面临着尺寸缩小带来的功耗、量子效应 和散热等严重问题, 因而越来越多的科研人员开始 研究基于新技术的纳米器件^[1-5]. 利用磁性材料沉 积成一定形状的纳米薄膜可以制备纳磁逻辑器件 (nanomagnet logic device, NMLD), NMLD 具有天 然非易失性、抗辐射和低功耗等优点, 是"后 CMOS 时代"具有广泛影响的技术发现之一, 这些特性使 其在临近空间电子系统、存储器等方面具有广阔 的应用前景^[6,7]. NMLD 依靠磁体间的偶极子耦合 作用进行逻辑传递, 为了完成一次可靠的操作, 通 常需要施加一外部信号 (电压或电流) 将目标纳磁 体预置到空态, 以确保耦合作用能有效翻转目标纳 磁体, 这个外部信号就是 NMLD 的时钟^[8,9]. 传统 的时钟方案包括利用通电导线产生全局磁场^[10,11], 以及基于自旋转移扭矩形成时钟场^[12,13]等.虽然 纳磁体本身功耗极低,但全局磁场及自旋转移扭矩 的产生均需要大电流,产生大电流的外部电路不可 避免地存在大量的能量损失,因而它们并不是理想 的时钟方案. 最近, Atulasimha等^[14]提出了一种 基于多铁纳磁体的磁逻辑应变时钟,表现出了更加 优越的性能(如工作频率为1 GHz时,自旋转移扭 矩时钟能量损失为10⁸k_BT, 而应变时钟功耗仅为 200k_BT). 多铁纳磁体逻辑器件由压电层和磁致伸 缩层构成,其结构如图1(a)所示,通过给压电层施 加一微小电压,产生的应力通过压电层和磁层之间 的磁弹耦合,能够使磁层的磁化翻转接近90°^[8],该 现象(尺寸为几十纳米的多铁纳磁体)已得到了实 验验证^[15,16].同时,应变时钟还可以对单个多铁纳 磁体的磁化翻转进行控制,这也克服了传统时钟的 磁场局域化难题.

* 国家自然科学基金 (批准号: 11405270) 和空军工程大学理学院博士后科研启动基金 (批准号: 2015BSKYQD03, 2016KYMZ06) 资助的课题.

†通信作者. E-mail: qianglicai@163.com

© 2017 中国物理学会 Chinese Physical Society



图 1 (网刊彩色) NMLD (a) 多铁纳磁体; (b) 逻辑态 Fig. 1. (color online) NMLD: (a) Multiferroic nanomagnet; (b) logic states.

拉长的纳磁体具有明显的形状各向异性,可以 用来表征二值信息,如图1(b)所示.拉长纳磁体长 轴(易磁化轴)表征逻辑态"0"或"1",而短轴(难磁 化轴)则表征逻辑"空". 通过纳磁体不同的排列方 式,可以实现逻辑信息在纳磁体器件中的定向传 递,如铁磁耦合互连线^[6]、反铁磁耦合互连线^[14]、 择多逻辑门^[17]等. 文献[17]建立了基于多铁逻辑 的择多逻辑门二维模型,该研究仅考虑了纳磁体的 面内磁化,忽略了面外磁化对择多逻辑门磁化翻转 的影响,因而所获磁化动态及转换特性是不准确 的. 实际上, 面外磁化在纳磁体磁化动态翻转中起 着关键作用,纳磁体的磁化翻转是面内磁化和面外 磁化共同作用的结果.本文对多铁择多逻辑门的 转换特性进行了深入研究,建立了择多逻辑门的三 维磁化动态模型,并对择多逻辑门的择多计算功能 进行了仿真,进一步分析了应变时钟的工作机制, 找到了如何有效控制择多逻辑门正确工作的一些 准则.

2 多铁择多逻辑门三维磁化动态模型

CMOS技术中的基本电路是反相器,而 NMLD技术的基本电路却是择多逻辑门^[18].在 NMLD技术中,择多逻辑门由五个纳磁体组成,其 结构如图2(a)所示, *I*₁, *I*₂, *I*₃为输入纳磁体; *C*为 中心纳磁体(完成择多计算); *O*为输出纳磁体.由 纳磁体构成的择多逻辑门逻辑功能函数为

$$C = I_2 \overline{I}_1 + \overline{I}_1 I_3 + I_2 I_3, \tag{1a}$$

$$O = \overline{C},\tag{1b}$$

从(1)式可以获得该择多逻辑门工作的真值表,如表1所列.

从表1可以看出,该择多逻辑门真值表与常规 择多逻辑门真值表的差别在于本文择多逻辑门模 型是从*I*₁, *I*₂, *I*₃中择多输出,而常规择多逻辑门则 是从*I*₁, *I*₂, *I*₃中择多输出.造成该差别的原因是本 文择多逻辑门*I*₁和*C*二者是反铁磁耦合,磁化反平 行排列,*C*接受到的逻辑实际为*I*₁, *I*₂, *I*₃.两类择 多逻辑门本质上没有区别,在*I*₁和*C*之间增加一个 纳磁体,就可以实现常规择多逻辑门计算功能.



图 2 (网刊彩色) 纳磁体逻辑门 (a) 择多逻辑门; (b) 坐 标轴分配

Fig. 2. (color online) Nanomagnet logic gate: (a) Majority gate; (b) axis assignment.

表1 择多逻辑门真值表 Table 1. The truth table of Majority gate.

$I_{1}I_{2}I_{3}$	C
000	0
001	1
010	1
011	1
100	0
101	0
110	0
111	1

假设纳磁体磁化的极角 (面外) 和方位角 (面 内) 分别是 θ 和 φ , 在y-x平面内, y轴指向纳磁体易 磁化轴, x轴指向纳磁体难磁化轴, 而z轴反映了 纳磁体厚度, 坐标分配以及极角和方位角定义如 图 2 (b) 所示. 因而, 逻辑"0"表示 $\varphi = -90^{\circ}$, 逻辑 "1"表示 $\varphi = 90^{\circ}$, 逻辑"空"表示 $\varphi = 0^{\circ}$.

铁磁耦合^[6]和反铁磁耦合^[14]分别在C上产 生的偶极子耦合能为

$$E_{\text{dipole_horizontal}}^{i \cdot j}$$

$$= \frac{\mu_0 M_{\text{S}}^2 V^2}{4\pi R^3} \sum_{j=1}^{j+1} \sum_{k\neq j}^{k+1} (-2\sin\theta_{i,j}\cos\varphi_{i,j}\sin\theta_{i,k}\cos\varphi_{i,k})$$

$$+ \sin \theta_{i,j} \sin \varphi_{i,j} \sin \theta_{i,k} \sin \varphi_{i,k} + \cos \theta_{i,j} \cos \theta_{i,k}), \qquad (2)$$
$$E_{dipole_vertical}^{i-j} = \frac{\mu_0 M_S^2 V^2}{4\pi R^3} \sum_{i=1}^{i+1} (\sin \theta_{i,j} \cos \varphi_{i,j} \sin \theta_{k,j} \cos \varphi_{k,j})$$

$$-2\sin\theta_{i,j}\sin\varphi_{i,j}\sin\theta_{k,j}\sin\varphi_{k,j} + \cos\theta_{i,j}\cos\theta_{k,j}$$
(3)

(2) 和 (3) 式中 μ_0 是真空磁导率, M_S 是饱和磁矩, V 是纳磁体体积, R 是相邻纳磁体中心间距. 基 于 (2) 和 (3) 式, 推导出 C 上总的偶极子耦合能为 $E_{\text{dipole_total}} = E_{\text{dipole_horizontal}} + E_{\text{dipole_vertical}}$,其 中 $E_{\text{dipole_horizontal}}$, $E_{\text{dipole_vertical}}$ 分别为

$$E_{\text{dipole_horizontal}}$$

$$= \frac{\mu_0 M_{\text{S}}^2 V^2}{4\pi R^3} (-2\sin\theta_{i,j}\cos\varphi_{i,j}\sin\theta_{i,j-1}\cos\varphi_{i,j-1} + \sin\theta_{i,j}\sin\varphi_{i,j}\sin\theta_{i,j-1}\sin\varphi_{i,j-1} + \cos\theta_{i,j}\cos\varphi_{i,j-1} + \cos\theta_{i,j}\cos\varphi_{i,j-1} - 2\sin\theta_{i,j}\cos\varphi_{i,j}\sin\theta_{i,j+1}\cos\varphi_{i,j+1} + \sin\theta_{i,j}\sin\varphi_{i,j}\sin\theta_{i,j+1}\sin\varphi_{i,j+1} + \cos\theta_{i,j}\cos\varphi_{i,j+1}), \quad (4a)$$

 $E_{\text{dipole vertical}}$

$$= \frac{\mu_0 M_{\rm S}^2 V^2}{4\pi R^3} (\sin \theta_{i,j} \cos \varphi_{i,j} \sin \theta_{i-1,j} \cos \varphi_{i-1,j} - 2 \sin \theta_{i,j} \sin \varphi_{i,j} \sin \theta_{i-1,j} \sin \varphi_{i-1,j} + \cos \theta_{i,j} \cos \varphi_{i-1,j} + \sin \theta_{i,j} \cos \varphi_{i,j} \sin \theta_{i+1,j} \cos \varphi_{i+1,j} - 2 \sin \theta_{i,j} \sin \varphi_{i,j} \sin \theta_{i+1,j} \sin \varphi_{i+1,j} + \cos \theta_{i,j} \cos \varphi_{i+1,j}).$$
(4b)

而任一纳磁体形状各向异性能 E_{shape_anisotropy} 为^[19]

 $E_{\rm shape_anisotropy}$

$$= \frac{\mu_0 M_{\rm S}^2 V}{2} (N_{\rm d_{xx}} m_x^2 + N_{\rm d_{yy}} m_y^2 + N_{\rm d_{zz}} m_z^2), (5)$$

$$N_{\rm d_{xx}}, N_{\rm d_{yy}} \pi N_{\rm d_{zz}} \beta \mathbb{R} \mathbb{R} \mathbb{R} \mathbb{R} = \uparrow \Psi \mathbb{K} \mathbb{R} \mathbb{R}$$

退磁系数. 假设磁层是椭圆形薄膜, 椭圆的长轴和 短轴分别为*a*, *b*, 薄膜厚度为*t*, 则退磁系数计算如 下^[19]:

$$N_{\mathrm{d}}_{yy} = \frac{\pi}{4} \left(\frac{t}{a}\right) \left[1 - \frac{1}{4} \left(\frac{a-b}{a}\right) - \frac{3}{16} \left(\frac{a-b}{a}\right)^2\right],\tag{6}$$

$$N_{d_xx} = \frac{\pi}{4} \left(\frac{t}{a}\right) \left[1 + \frac{5}{4} \left(\frac{a-b}{a}\right) + \frac{21}{16} \left(\frac{a-b}{a}\right)^2\right],$$
(7)
$$N_{d_zz} = 1 - \frac{\pi}{4} \left(\frac{t}{a}\right) \left[2 + \left(\frac{a-b}{a}\right) + \frac{18}{16} \left(\frac{a-b}{a}\right)^2\right].$$
(8)

纳磁体在应力/电压作用下产生的应力各向异 性能 $E_{\text{stress}_anisotropy}$ 为^[14]

$$E_{\text{stress_anisotropy}} = -\frac{3}{2} \lambda_{\text{s}} \sigma V \sin^2 \theta_{i,j} \sin^2 \varphi_{i,j}, \qquad (9)$$

其中3 $\lambda_s/2$ 为饱和磁致伸缩, σ为施加的应力值. 因此,任一单畴纳磁体的总能量*E*可以表示为 *E* = *E*_{shape}+*E*_{stress}+*E*_{dipole}. 多铁纳磁体逻辑器件 的磁化动态可以用 Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG) 方程描述如下^[20](阻尼系数α ≤1):

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{M}}{\mathrm{d}t} = -\gamma \boldsymbol{M} \times \boldsymbol{H}_{\mathrm{eff}} \\ -\frac{\alpha\gamma}{\boldsymbol{M}_{\mathrm{S}}} [\boldsymbol{M} \times (\boldsymbol{M} \times \boldsymbol{H}_{\mathrm{eff}})], \qquad (10)$$

其中M是多铁纳磁体的磁矩矢量, α 是阻尼系数, γ 是回磁比. H_{eff} 是任一纳磁体上的有效场, 该有 效场作用在纳磁体上产生了磁矩($M \times H_{eff}$), 使得 纳磁体的磁化发生翻转, 其表达式为^[20]

$$H_{\text{eff}} = -\frac{1}{\mu_0 V} \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}M}$$

= $H_{\text{dipole}} + H_{\text{shape}} + H_{\text{stress}},$ (11)

H_{dipole}, **H**_{shape}, **H**_{stress} 分别为偶极子耦合能、形状各向异性能、应力各向异性能产生的有效场分量. 外界随机性热涨落的影响可以通过一个随机热场 **h**(t) 来描述, h_i(t) 是热场沿着坐标轴的分量, 可以 写为^[21]

$$h_i(t) = \sqrt{\frac{2\alpha kT}{\gamma \mu_0 M_{\rm S} \Delta t}} G_{(0,1)}(t), \qquad (12)$$

其中k是玻尔兹曼常数, T是当前室温, $1/\Delta t$ 是热 噪声的振荡频率, $G_{(0,1)}(t)$ 表示均值为0, 方差为1 的高斯分布函数. 基于(11)和(12)式, 推导出有效 场沿着各个坐标轴的分量分别如下:

$$H_{\text{eff}x}^{i}(t) = -\frac{1}{\mu_{0}M_{\text{S}}V}\frac{\partial E}{\partial m_{x}}|_{m_{y},m_{z}=\text{constant}} + h_{x}(t)$$
$$= -\frac{1}{\mu_{0}M_{\text{S}}V}\frac{\partial E}{\partial\sin\theta\cos\varphi}\Big|_{m_{y},m_{z}=\text{constant}}$$
$$+ h_{x}(t), \qquad (13a)$$

217501-3

$$H_{\text{eff}y}^{i}(t) = -\frac{1}{\mu_{0}M_{\text{S}}V}\frac{\partial E}{\partial m_{y}}\Big|_{m_{x},m_{z}=\text{constant}} + h_{y}(t)$$
$$= -\frac{1}{\mu_{0}M_{\text{S}}V}\frac{\partial E}{\partial\sin\theta\sin\varphi}\Big|_{m_{x},m_{z}=\text{constant}}$$
$$+ h_{y}(t), \qquad (13b)$$
$$H_{\text{eff}z}^{i}(t)$$

$$= -\frac{1}{\mu_0 M_{\rm S} V} \frac{\partial E}{\partial m_z} \Big|_{m_x, m_y = \text{constant}} + h_z(t)$$

$$= -\frac{1}{\mu_0 M_{\rm S} V} \frac{\partial E}{\partial \cos \theta} \Big|_{m_x, m_y = \text{constant}} + h_z(t)$$

$$= -\frac{M_{\rm S} V}{4\pi R^3} \sum_{k \neq i} \cos \theta_k - M_{\rm S} N_{\rm d}_{zz} \cos \theta_i$$

$$+ h_z(t).$$
(13c)

将磁矩矢量 M 对饱和磁矩 M_S 归一化处理:

$$\boldsymbol{m} = \frac{\boldsymbol{M}}{M_{\rm S}}, \quad m_x^2 + m_y^2 + m_z^2 = 1, \qquad (14)$$

 m_x, m_y, m_z 是归一化磁矩矢量 m 沿坐标系的三个 分量, 可用参数方程表示如下:

$$m_x(t) = \sin \theta(t) \cos \varphi(t),$$

$$m_y(t) = \sin \theta(t) \sin \varphi(t),$$

$$m_z(t) = \cos \theta(t).$$
 (15)

将 (15) 式代入 (10) 式, 化简 LLG 方程得到两个联 立的微分方程,可以确定任一纳磁体的极角 θ 和方 位角 φ 的动态变化:

$$\frac{\mathrm{d}m_x^i}{\mathrm{d}t} = \cos\varphi_i\cos\theta_i\frac{\mathrm{d}\theta_i}{\mathrm{d}t} - \sin\theta_i\sin\varphi_i\frac{\mathrm{d}\varphi_i}{\mathrm{d}t}
= -\gamma(H_{\mathrm{effz}}^i\sin\theta_i\sin\varphi_i - H_{\mathrm{effy}}^i\cos\theta_i)
-\alpha\gamma[H_{\mathrm{effy}}^i\sin\theta_i\cos\varphi_i\sin\theta_i\sin\varphi_i
-H_{\mathrm{effx}}^i(\sin\theta_i\sin\varphi_i)^2 - H_{\mathrm{effx}}^i(\cos\theta_i)^2
+ H_{\mathrm{effz}}^i\sin\theta_i\cos\varphi_i\cos\theta_i],$$
(16a)

$$\frac{\mathrm{d}m_{z}^{i}}{\mathrm{d}t} = -\sin\theta_{i}\frac{\mathrm{d}\theta_{i}}{\mathrm{d}t}
= -\gamma(H_{\mathrm{eff}y}^{i}\sin\theta_{i}\cos\varphi_{i} - H_{\mathrm{eff}x}^{i}\sin\theta_{i}\sin\varphi_{i})
-\alpha\gamma[H_{\mathrm{eff}x}^{i}\cos\theta_{i}\sin\theta_{i}\cos\varphi_{i}
-H_{\mathrm{eff}z}^{i}(\sin\theta_{i}\cos\varphi_{i})^{2}
-H_{\mathrm{eff}z}^{i}(\sin\theta_{i}\sin\varphi_{i})^{2}
+H_{\mathrm{eff}y}^{i}\sin\theta_{i}\sin\varphi_{i}\cos\theta_{i}].$$
(16b)

将 (13) 式代入 (16) 式, 推导得到多铁纳磁体择多逻 辑门三维磁化动态模型, 可求解多铁择多逻辑门输 出纳磁体及中心纳磁体的磁化动态.通过改变相关 参数,观察这些参数对择多逻辑门计算功能及动态 特性的影响.

3 多铁纳磁体择多逻辑门的磁化动态 模拟

3.1 接受新输入的择多计算功能仿真

采用四阶龙格-库塔方法对 (16) 式进行数值求 解,可以求出任一纳磁体 (除输入外) 任意时刻的极 角和方位角数值. 压电层材料为 PMN-PT, 磁层材 料为 Terfenol-D. 磁层各参数如表 2 所列.

表 2 磁层材料 Terfenol-D 参数

Table 2.The parameters of magnetic materialTerfenol-D.

属性	数值
杨氏模量 (Y)	8×10^{10} Pa
$\lambda_{ m S}$	$6 imes 10^{-4}$
α	0.1
$M_{ m S}$	$8\times 10^5~{\rm A/m}$
a	101.75 nm
b	98.25 nm
t	10 nm

仿真中用到的其他参数: R = 200 nm, 压电层 厚度 $t_{\rm p}$ = 40 nm. 上述参数的选择可以确保纳磁 体在逻辑态和空态之间的形状各向异性能势垒为 0.8 eV, 这足以抵抗外界随机热涨落引起的自发磁 化翻转.同时,偶极子耦合能为0.26 eV,这也防止 纳磁体磁化在未施加应力时发生自发翻转. 纳磁体 尺寸可以进一步缩小,但要确保纳磁体逻辑态和空 态之间的形状各向异性能势垒能够抵抗外界热噪 声的影响,同时相邻纳磁体之间的耦合作用不足以 使纳磁体磁化发生翻转. 仿真过程采用的是流水 线式班尼特时钟^[8], I₁, I₂, I₃的初始态为"000", C 和 O 的初始态为"11".为了观察择多逻辑门的动态 翻转, 给C施加30 MPa的应力(相当于给图1(a) 加150 mV的电压), 直到0.386 ns后撤去该应力; 0.02 ns 后给 O 施加 30 MPa 的应力, 直到 0.6 ns 后 撤去该应力, 观察择多逻辑门C和O的终态. 当 I_1 , I₂, I₃接受到新的逻辑信息, 输入组合依次变为逻 辑"001"和"101",对C和O施加上述应变时钟,观

察所建择多逻辑门三维磁化动态模型能否实现正确的择多计算功能.重点观察C的磁化翻转情况,因为C用于接受输入,完成择多计算.根据表1,当输入为"000"时,C的磁化应为逻辑"0";当输入为"001"时,C的磁化应为逻辑"1";当输入为"101"

时, *C*的磁化应为逻辑 "0"(从文献 [22] 中可知, 由于随机热涨落的影响, 磁化和易磁化轴之间存在 5°的偏差, 因而逻辑 "0"实际表示 $\varphi = -85^{\circ}$, 而逻辑 "1"实际表示 $\varphi = 85^{\circ}$. 特别地, 极化角 $\theta = 89.9^{\circ}$). 择多逻辑门接受新输入仿真结果如图 3 所示.



图 3 (网刊彩色) 择多逻辑门仿真结果 (a) 初始输入 "000"; (b) 输入变化为 "001"; (c) 输入变化为 "101" Fig. 3. (color online) Simulation results of magnetization dynamics of Majority gate: (a) Initial input "000" (b) "001" then; (c) "101" then.

从图 3 (a) 可见, *I*₁, *I*₂, *I*₃ 初始态是 "000", 施 加应变时钟后, *C*的磁化在应力的作用下翻转到 了逻辑 "空", 当应力撤去以后, *C*在 *I*₁, *I*₂, *I*₃ 的偶 极子耦合作用下, 正确地翻转到逻辑 "0". 之后 *I*₃ 接受到新的输入, 从逻辑 "0" 翻转到逻辑 "1", 择多 逻辑门的磁化翻转如图 3 (b) 所示,此时 I_1 , I_2 , I_3 的状态为"001",而 C 的初始态为逻辑"0",施加上 述应变时钟后, C 从逻辑"0"正确地翻转到了逻辑 "1".从图 3 (b) 也可以看出来,虽然没有对 I_1 , I_2 , I_3 施加应变时钟,但是纳磁体之间的偶极子耦合能 产生的 H_{dipole} 以及形状各向异性能产生的 H_{shape} , 使得I1, I2, I3的磁化在面内以及面外都会发生一 定角度的偏转,并随着C的稳定而稳定下来.为 了直观地看出这一过程,图4给出了I1磁化翻转的 三维轨迹, I1产生了面内和面外的磁化偏转, 由于 形状各向异性能较高, 偶极子作用诱导的自发翻 转被抑制,因而纳磁体磁化回到初始状态,产生如 图4的磁化动态变化, I_2 , $I_3 与 I_1$ 情况类似. C在 铁磁和反铁磁耦合作用的叠加下,其磁化从逻辑 "0"正确地翻转到逻辑"1" ($\varphi_C = 83.8^\circ$). 如图 5 所 示, C的磁化翻转是面外磁化和面内磁化相互竞争 的结果, 施加应力以后, 面外各向异性较大, 在磁 化翻转过程中,面外磁化占优,因而存在较大的面 外极化角(θ_C 的变化范围为84.1°—103.3°). 随着 应力的持续作用, 磁化逐渐翻转到逻辑"空", 此时, 沿着难磁化轴的面内各向异性占优,而面外各向 异性较弱,存在轻微的面外磁化(θ_C 的变化范围为 88.7°---93.9°). 应力撤去以后,沿面内易磁化轴的 各向异性占优,而面外各向异性几乎为0,面外极 角较为稳定(约90.13°), 磁化逐渐翻转到逻辑"1". 图5(c)给出了C磁化翻转的三维曲线,该曲线详 细描述了C复杂的磁化动态.



图 4 (网刊彩色) 输入纳磁体 I_1 磁化翻转的三维图像 Fig. 4. (color online) Three-dimensional plot of magnetization dynamics of the input nanomagnet I_1 .

O在与C的反铁磁耦合作用下,从逻辑"1"正 确地翻转到逻辑"0"($\varphi_O = -84.9^\circ$). 当择多逻辑 门的输入 I_1 再次接受到新的逻辑输入,从逻辑"0" 翻转到逻辑"1",此时输入 I_1, I_2, I_3 的状态变为 "101",C的初始态为逻辑"1",施加上述应变时钟 后,C的磁化从逻辑"1"正确地翻转到了逻辑"0", 如图3(c)所示.从这个仿真可以看出,当输入 I_1 , I_2, I_3 的逻辑态从"000"变化到"001"再到"101", 相应地,C的磁化从逻辑"0"翻转到逻辑"1"再翻 转到逻辑"0",仿真结果与表1是相符的. 这表明在 合适的应变时钟下,建立的择多逻辑门三维磁化动 态模型实现了正确的择多计算功能,当输入发生变 化时,也能正常工作. 由纳磁体构成的该择多逻辑 门从理论上是可以实现的.



图 5 (网刊彩色) 择多逻辑门中心纳磁体 C 磁化动态 (a) 极角; (b) 方位角; (c) 三维轨迹

Fig. 5. (color online) Magnetization dynamics of the cental nanomagnet C of Majority gate: (a) Polar angle (b) azimuthal angle; (c) three-dimensional trajectory.

3.2 应变时钟影响择多逻辑门择多计算 功能

为了探究应变时钟对择多逻辑门计算功能的 影响,改变作用于O上应力的持续时间,观察择多 逻辑门的磁化动态特性,这里仿真输入为"111"时 的动态特性,其他输入组合可以类比仿真.开始 给C施加30 MPa的应力,直到0.386 ns后撤去应 力; 0.02 ns以后给O施加30 MPa的应力,分别仿 真0.386,0.4,0.46,0.5,0.6,0.9,1.3,1.9 ns后撤去 O上的应力,择多逻辑门的工作情况.此时,作用 于C和O上应力撤去的间隔分别为0,0.014,0.074, 0.114,0.214,0.514,0.914,1.514 ns. 仿真结果见 表3.

表 3 不同应变时钟下择多逻辑门动态仿真结果 Table 3. The simulation results of Majority gate under different strain clock.

应力撤去间隔/ns —	$I_1 I_2 I_3$ "111", CO "11"	
	计算功能	完成计算时间/ns
0	失败	0
0.014	失败	0
0.074	失败	0
0.114	成功	1.42
0.214	成功	1.60
0.514	成功	2.13
0.914	成功	2.50
1.514	成功	2.85

从表3可以看出,过早撤去O上的应力(应力 撤去间隔小于0.1 ns),择多逻辑门计算功能出现错 误(计算完成时间为0 ns).这是因为,O需要根据 C的逻辑态确定正确的翻转方向,由于两者是反铁 磁耦合,当C的磁化翻转为逻辑"1"时,O的磁化 应当翻转为逻辑"0".提前撤去应力,C没有及时翻 转到预期的逻辑态,二者的耦合作用不足以使O的 磁化实现正确的翻转.这个仿真结果表明,应力撤 去间隔小于0.1 ns会降低择多逻辑门工作的正确 率,而应力撤去间隔大于0.2 ns则会降低择多逻辑 门的工作频率,所以当输入为"111"时,最优应力 撤去间隔为0.1—0.2 ns.由于不同输入下C和O的 磁化运动曲线不同,为了找到择多逻辑门工作的最 优应力撤去间隔,图6给出了所有输入下择多逻辑 门完成计算时间的仿真结果.

图 6 中计算完成时间为0 ns 表示择多逻辑门 计算失败,从图中可以看出,当应力撤去间隔小于 0.1 ns 时,择多逻辑门出现计算错误;当应力撤去 间隔大于 0.2 ns 时,计算完成时间明显上升.虽然 在不同输入条件下,择多逻辑门工作的最优撤去间 隔有差异,但是对于择多逻辑门而言,需要确保8 种输入下的计算正确率和工作频率,因此最优撤去时间间隔仍为0.1—0.2 ns.

图 7表示输入为"111",应力撤去间隔为 0.014 ns时,O的磁化翻转情况.从图 7可以清楚地 看出来,O的磁化从逻辑"1"翻转到逻辑"空",最 后翻转失败又回到逻辑"1"的整个过程.



图 6 (网刊彩色) 择多逻辑门不同输入下计算完成时间仿 真结果

Fig. 6. (color online) The simulation results of computing time of majority gate under different inputs.



图 7 (网刊彩色)择多逻辑门输出纳磁体 O 磁化翻转的三 维图像

Fig. 7. (color online) Three-dimensional plot of magnetization dynamics of the output nanomagnet O of majority gate.

4 结 论

本文建立了多铁择多逻辑门三维磁化动态模型,利用数值计算方法对择多逻辑门磁化翻转动态 过程进行了深入的模拟研究,并对试验结果进行了 理论分析.研究重点关注择多逻辑门接受新输入后 的动态特性,同时对应力持续时间产生的影响进行 了探索.研究结果表明:建立的三维磁化动态模型 准确地描述了择多逻辑门的动态特性,在合适的应 变时钟(30 MPa)下,择多逻辑门能够接受新逻辑 完成择多计算功能;当应力撤去间隔小于0.1 ns时, 择多逻辑门会出现错误的工作状态,这是因为提前 撤去应力,纳磁体之间的耦合作用还不足以克服形 状各向异性能,因而容易出现错误;当应力撤去间 隔大于0.2 ns,择多逻辑门的工作频率会下降,这 是因为择多逻辑门一直处于逻辑"空",没有进行择 多计算.输出纳磁体上应力撤去时机应为中心纳磁 体时钟撤去后0.1—0.2 ns之间,这样可确保择多逻 辑门正确转换概率及工作频率.

参考文献

- [1] Cowburn R P, Welland M E 2000 Science 287 1466
- [2] Csaba G, Imre A, Bernstein G H, Porod W, Metlushko V 2002 IEEE Trans. Nanotechnol. 1 209
- [3] Vacca M, Graziano M, Crescenzo L D, Chiolerio A, Lamberti A, Balma D, Canavese C, Celegato F, Enrico E, Tiberto P, Boarino L, Zamboni M 2014 *IEEE Trans. Nanotechnol.* **13** 963
- [4] Imre A, Csaba G, Ji L, Orlov A, Bernstein G H, Porod W 2006 Science 311 205
- [5] Niemier M T, Bernstein G H, Dingler A, Hu X S, Kurtz S, Liu S, Nahas J, Porod W, Siddiq M, Varga E 2011 J. Phys.: Condens. Matter 23 493202
- [6] Yang X K, Zhang B, Cui H Q, Li W W, Wang S 2016 Acta Phys. Sin. 65 237502 (in Chinese) [杨晓阔, 张斌, 崔焕卿, 李伟伟, 王森 2016 物理学报 65 237502]
- [7] Tiercelin N, Dusch Y, Klimov A, Giordano S, Preobrazhensky V, Pernod P 2011 Appl. Phys. Lett. 99 192507

- [8] Atulasimha J, Bandyopadhyay S 2010 Appl. Phys. Lett. 97 173105
- [9] Zhang N, Zhang B, Yang M Y, Cai K M, Sheng Y, Li Y C, Deng Y C, Wang K Y 2017 Acta Phys. Sin. 66 027501 (in Chinese) [张楠, 张保, 杨美音, 蔡凯明, 盛宇, 李 予才, 邓永城, 王开友 2017 物理学报 66 027501]
- [10] Alam M T, Kurtz S J, Siddiq M A J, Niemier M T, Bernstein G H, Hu X S, Porod W 2012 IEEE Trans. Nanotechnol. 11 273
- [11] Zhang M L, Cai L, Yang X K, Qing T, Liu X Q, Feng C W, Wang S 2014 *Acta Phys. Sin.* 63 227503 (in Chinese)
 [张明亮, 蔡理, 杨晓阔, 秦涛, 刘小强, 冯朝文, 王森 2014 物 理学报 63 227503]
- [12] Bhowmik D, You L, Salahuddin S 2014 Nat. Nanotechnol. 9 59
- [13] Ralph D C, Stiles M D 2008 J. Magn. Magn. Mater.
 320 1190
- [14] Fashami M S, Roy K, Atulasimha J, Bandyopadhyay S 2011 Nanotechnology 22 155201
- [15] Souza N D, Fashami M S, Bandyopadhyay S, Atulasimha J 2016 Nano Lett. 16 1609
- [16] Biswas A K, Ahmad H, Atulasimha J, Bandyopadhyay S 2017 Nano Lett. 17 3478
- [17] Yilmaz Y, Mazumder P 2013 *IEEE Trans. VLSI Syst.* 21 1181
- [18] Yang X K, Cai L, Kang Q, Bai P, Zhao X H, Feng C W, Zhang L S 2011 Acta Phys. Sin. 60 098503 (in Chinese)
 [杨晓阔, 蔡理, 康强, 柏鹏, 赵晓辉, 冯朝文, 张立森 2011 物 理学报 60 098503]
- [19] Chikazumi S 1964 Physics of Magnetism (New York: Wiley) p25
- [20] Fidler J, Schrefl T 2000 J. Phys. D: Appl. Phys. 33 R135
- [21] Brown W F 1963 Phys. Rev. 130 1677
- [22] Fashami M S, Roy K, Atulasimha J, Bandyopadyay S 2011 Nanotechnology 22 309501

Three-dimensional magnetization dynamics in majority gate studied by using multiferroic nanomagnet^{*}

Wei Bo Cai Li[†] Yang Xiao-Kuo Li Cheng

(Science College, Air Force Engineering University, Xi'an 710051, China)(Received 27 May 2017; revised manuscript received 25 July 2017)

Abstract

The scaling of traditional complementary metal oxide semiconductor (CMOS) device is reaching its physical limit, and alternative emerging devices are being explored as possible CMOS substitutes. One of the most promising device technologies is nano-magnetic logic (NML), which is an energy-efficient computing paradigm. The inherent nonvolatility and low energy consumption make NML device possess wide application perspectives. The basic element of multiferroic NML is a sub-100 nm sized single domain magnet. Generally, the x-y plane determines the in-plane dimension, while the z direction indicates the thickness of nanomagnet. Classical binary logic states "0" and "1" are encoded in two stable magnetization orientations along the easy axis (major axis) of the elliptical nanomagnet, while the hard axis (minor axis) refers to "null" logic. In order to propagate logic bits between the neighbor nanomagnets, one requires a clock that periodically flips every magnet's magnetization along the hard axis simultaneously, and the dipole-dipole interaction between the neighbors will force the magnet into the correct orientation along the easy axis, and thus the logic bit propagates unidirectionally. In multiferroic NML, the majority gate is a basic element of nanomagnet logcal circuit. In this paper, the three-dimensional switching dynamic model of a multiferroic nanomagnetic majority gate is established, and its magnetization dynamics is simulated by solving the Landau-Lifshitz-Gilbert equation with considering the thermal fluctuation effects. The majority gate is implemented with dipole-coupled two-phase (magnetostrictive/piezoelectric) multiferroic elements and is simulated by using different strain clocks and changing the input. It is found that the majority gate works efficiently and correctly when receiving new input. It is also found that the optimal time interval of stress releasing between central nanomagnet and output nanomagnet is 0.1–0.2 ns. Removing stress earlier will reduce the success rate of the majority gate operation while the work frequency increases. The reason behind the phenomenon may be that removing stress earlier results in weak dipole-coupled interaction, which cannot overcome the shape anisotropy. These findings are beneficial to the design of multiferroic logic circuit.

Keywords: multiferroic nanomagnet, majority gate, strain clock, magnetization dynamics PACS: 75.78.–n, 85.70.Kh, 85.80.Jm DOI: 10.7498/aps.66.217501

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 11405270) and the Scientific Research Foundation for Postdoctor of Air Force Engineering University, China (Grant Nos. 2015BSKYQD03, 2016KYMZ06).

[†] Corresponding author. E-mail: qianglicai@163.com